

# 双门或单门光学AB彩水晶真空镀膜机

产品名称	双门或单门光学AB彩水晶真空镀膜机
公司名称	广东中环真空设备有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:中环 型号:zzs-1400 适用范围:玻璃镜片烫钻水晶
公司地址	中国 广东 肇庆市端州区 广东肇庆市睦岗镇
联系电话	86 0758 2823723 13822627396

## 产品详情

品牌	中环	型号	zzs-1400
适用范围	玻璃镜片烫钻水晶	产品别名	光学机，AB机，水晶镀膜机
电镀电源 镀种	直流电源 真空表面处理	电镀位置	表面真空镀

精密光学镀膜设备 zzs系列精密光学镀膜设备专门为精密光学薄膜器件镀膜生产而设计，各系统和总体结构满足了光学薄膜工艺的要求，适用于增透膜、带通膜和截止膜等各种膜系的镀膜，对于100层膜的超大型膜系也能做到很好的满足。配置大坩埚电子枪，多种波形扫描系统，整个蒸发过程中膜料表面平坦，蒸发分布稳定。加配石英晶体膜厚控制仪可实现成膜速率和镀膜过程的自动控制。配置大功率离子源，提高膜层质量好。总体结构设计合理，更符合工艺要求；局部细节设计富于人性化，方便操作者。

精密光学镀膜设备 zzs系列精密光学镀膜设备专门为精密光学薄膜器件镀膜生产而设计，各系统和总体结构满足了光学薄膜工艺的要求，适用于增透膜、带通膜和截止膜等各种膜系的镀膜，对于100层膜的超大型膜系也能做到很好的满足。配置大坩埚电子枪，多种波形扫描系统，整个蒸发过程中膜料表面平坦，蒸发分布稳定。加配石英晶体膜厚控制仪可实现成膜速率和镀膜过程的自动控制。配置大功率离子源，提高膜层质量好。总体结构设计合理，更符合工艺要求；局部细节设计富于人性化，方便操作者。

精密光学镀膜设备 zzs系列精密光学镀膜设备专门为精密光学薄膜器件镀膜生产而设计，各系统和总体结构满足了光学薄膜工艺的要求，适用于增透膜、带通膜和截止膜等各种膜系的镀膜，对于100层膜的超大型膜系也能做到很好的满足。配置大坩埚电子枪，多种波形扫描系统，整个蒸发过程中膜料表面平坦，蒸发分布稳定。加配石英晶体膜厚控制仪可实现成膜速率和镀膜过程的自动控制。配置大功率离子源，提高膜层质量好。总体结构设计合理，更符合工艺要求；局部细节设计富于人性化，方便操作者。

精密光学镀膜设备 zzs系列精密光学镀膜设备专门为精密光学薄膜器件镀膜生产而设计，各系统和总体结构满足了光学薄膜工艺的要求，适用于增透膜、带通膜和截止膜等各种膜系的镀膜，对于100层膜的超大型膜系也能做到很好的满足。配置大坩埚电子枪，多种波形扫描系统，整个蒸发过程中膜料表面平坦，蒸发分布稳定。加配石英晶体膜厚控制仪可实现成膜速率和镀膜过程的自动控制。配置大功率离子源，提高膜层质量好。总体结构设计合理，更符合工艺要求；局部细节设计富于人性化，方便操作者。

精密光学镀膜设备 zzs系列精密光学镀膜设备专门为精密光学薄膜器件镀膜生产而设计，各系统和总体结构满足了光学薄膜工艺的要求，适用于增透膜、带通膜和截止膜等各种膜系的镀膜，对于100层膜的超大型膜系也能做到很好的满足。配置大坩埚电子枪，多种波形扫描系统，整个蒸发过程中膜料表面平坦，蒸发分布稳定。加配石英晶体膜厚控制仪可实现成膜速率和镀膜过程的自动控制。配置大功率离子源，提高膜层质量好。总体结构设计合理，更符合工艺要求；局部细节设计富于人性化，方便操作者。

精密光学镀膜设备 zzs系列精密光学镀膜设备专门为精密光学薄膜器件镀膜生产而设计，各系统和总体结构满足了光学薄膜工艺的要求，适用于增透膜、带通膜和截止膜等各种膜系的镀膜，对于100层膜的超大型膜系也能做到很好的满足。配置大坩埚电子枪，多种波形扫描系统，整个蒸发过程中膜料表面平坦，蒸发分布稳定。加配石英晶体膜厚控制仪可实现成膜速率和镀膜过程的自动控制。配置大功率离子源，提高膜层质量好。总体结构设计合理，更符合工艺要求；局部细节设计富于人性化，方便操作者。

精密光学镀膜设备 zzs系列精密光学镀膜设备专门为精密光学薄膜器件镀膜生产而设计，各系统和总体结构满足了光学薄膜工艺的要求，适用于增透膜、带通膜和截止膜等各种膜系的镀膜，对于100层膜的超大型膜系也能做到很好的满足。配置大坩埚电子枪，多种波形扫描系统，整个蒸发过程中膜料表面平坦，蒸发分布稳定。加配石英晶体膜厚控制仪可实现成膜速率和镀膜过程的自动控制。配置大功率离子源，提高膜层质量好。总体结构设计合理，更符合工艺要求；局部细节设计富于人性化，方便操作者。

精密光学镀膜设备 zzs系列精密光学镀膜设备专门为精密光学薄膜器件镀膜生产而设计，各系统和总体结构满足了光学薄膜工艺的要求，适用于增透膜、带通膜和截止膜等各种膜系的镀膜，对于100层膜的超大型膜系也能做到很好的满足。配置大坩埚电子枪，多种波形扫描系统，整个蒸发过程中膜料表面平坦，蒸发分布稳定。加配石英晶体膜厚控制仪可实现成膜速率和镀膜过程的自动控制。配置大功率离子源，提高膜层质量好。总体结构设计合理，更符合工艺要求；局部细节设计富于人性化，方便操作者。

精密光学镀膜设备 zzs系列精密光学镀膜设备专门为精密光学薄膜器件镀膜生产而设计，各系统和总体结构满足了光学薄膜工艺的要求，适用于增透膜、带通膜和截止膜等各种膜系的镀膜，对于100层膜的超大型膜系也能做到很好的满足。配置大坩埚电子枪，多种波形扫描系统，整个蒸发过程中膜料表面平坦，蒸发分布稳定。加配石英晶体膜厚控制仪可实现成膜速率和镀膜过程的自动控制。配置大功率离子源，提高膜层质量好。总体结构设计合理，更符合工艺要求；局部细节设计富于人性化，方便操作者。

精密光学镀膜设备 zzs系列精密光学镀膜设备专门为精密光学薄膜器件镀膜生产而设计，各系统和总体结构满足了光学薄膜工艺的要求，适用于增透膜、带通膜和截止膜等各种膜系的镀膜，对于100层膜的超大型膜系也能做到很好的满足。配置大坩埚电子枪，多种波形扫描系统，整个蒸发过程中膜料表面平坦，蒸发分布稳定。加配石英晶体膜厚控制仪可实现成膜速率和镀膜过程的自动控制。配置大功率离子源，提高膜层质量好。总体结构设计合理，更符合工艺要求；局部细节设计富于人性化，方便操作者。

型膜系也能做到很好的满足。配置大坩埚电子枪，多种波形扫描系统，整个蒸发过程中膜料表面平坦，蒸发分布稳定。加配石英晶体膜厚控制仪可实现成膜速率和镀膜过程的自动控制。配置大功率离子源，提高膜层质量好。总体结构设计合理，更符合工艺要求；局部细节设计富于人性化，方便操作者。

精密光学镀膜设备 zzs系列精密光学镀膜设备专门为精密光学薄膜器件镀膜生产而设计，各系统和总体结构满足了光学薄膜工艺的要求，适用于增透膜、带通膜和截止膜等各种膜系的镀膜，对于100层膜的超大型膜系也能做到很好的满足。配置大坩埚电子枪，多种波形扫描系统，整个蒸发过程中膜料表面平坦，蒸发分布稳定。加配石英晶体膜厚控制仪可实现成膜速率和镀膜过程的自动控制。配置大功率离子源，提高膜层质量好。总体结构设计合理，更符合工艺要求；局部细节设计富于人性化，方便操作者。

精密光学镀膜设备 zzs系列精密光学镀膜设备专门为精密光学薄膜器件镀膜生产而设计，各系统和总体结构满足了光学薄膜工艺的要求，适用于增透膜、带通膜和截止膜等各种膜系的镀膜，对于100层膜的超大型膜系也能做到很好的满足。配置大坩埚电子枪，多种波形扫描系统，整个蒸发过程中膜料表面平坦，蒸发分布稳定。加配石英晶体膜厚控制仪可实现成膜速率和镀膜过程的自动控制。配置大功率离子源，提高膜层质量好。总体结构设计合理，更符合工艺要求；局部细节设计富于人性化，方便操作者。